

ISO 9001

マネジメントシステム登録証



登録証番号 : JQA-QM4301

登録事業者 :

エスティケイテクノロジー株式会社

大分県大分市大字三佐 2468番地10



当機構は、上記事業者の品質マネジメントシステムを審査した結果、付属書に記載する範囲において、下記規格の要求事項に適合していることを証します。

ISO 9001 :2015 / JIS Q 9001 :2015



登録日 : 2000年 1月 28日

登録更新日 : 2025年 3月 5日

有効期限 : 2028年 3月 4日

本登録証の有効性は、当機構までお問い合わせの上、
確認することができます。

一般財団法人 日本品質保証機構

東京都千代田区神田須田町 1-25

理事長 石井 裕昌



本証には付属書がありますので、合わせてご覧ください。

Member of



JQA

23.05 D7501203

ISO 9001

付属書



登録証番号 : JQA-QM4301

1 / 1

登録事業者 :
エスティケイテクノロジー株式会社

登録活動範囲 :

- ・ Burn-In装置、Burn-In BOARD、半導体後工程関連装置の設計・開発及び製造
- ・ 成膜現像装置、洗浄装置、半導体関連装置のユニットの製造
- ・ 半導体の試験及び評価
- ・ 顧客要求事項に基づくソフトウェアの設計・開発

関連事業所 :

・ 本社工場

大分県大分市大字三佐 2468 番地 10

[Burn-In装置、Burn-In BOARD、半導体後工程関連装置の設計・開発及び製造]

[顧客要求事項に基づくソフトウェアの設計・開発]

・ 戎堂工場

大分県大分市大字三佐 2150 番地

[Burn-In装置、Burn-In BOARD、半導体後工程関連装置の設計・開発及び製造]

・ 佐野第2工場

大分県大分市大分流通業務団地 3 丁目 3 番 24 号

・ 青崎第1工場

大分県大分市青崎 1 丁目 6 番 37 号

[成膜現像装置、洗浄装置、半導体関連装置のユニットの製造]

・ テストハウス

大分県大分市大字三佐 2443 番地 1

[半導体の試験及び評価]

登録日 : 2000年 1月 28日
登録更新日 : 2025年 3月 5日

有効期限 : 2028年 3月 4日

本登録証の有効性は、当機関までお問い合わせの上、
確認することができます。

一般財団法人 日本品質保証機構

理事長 石井 裕昌



Member of



本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧ください。

JQA

23.05 D7501204

ISO 9001

Management System Certificate



Certificate Number : JQA-QM4301

Organization :
STK TECHNOLOGY CO., LTD.
2468-10 MISA, OITA-SHI, OITA, JAPAN



JQA certifies that the above organization operates the Quality Management System, within the scope of the Appendix attached, which has been assessed and found to comply with the requirements of;

ISO 9001 :2015 / JIS Q 9001 :2015



Registration Date : January 28, 2000
Last Renewal Date : March 5, 2025

Expiry Date : March 4, 2028

Feel free to contact JQA for the validity of this certificate.


HIROAKI ISHII
PRESIDENT
1-25 KANDASUDACHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

To be used in conjunction with attached Appendix.

ISO 9001

Appendix



Certificate Number : JQA-QM4301

1 / 1

Organization :

STK TECHNOLOGY CO., LTD.

Scope of Registration :

- THE DESIGN / DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF BURN-IN SYSTEM, BURN-IN BOARD, SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR ASSEMBLY AND TEST PROCESS.
- THE MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE UNIT (EX. COATER DEVELOPER, CLEANING MACHINE).
- TESTING AND EVALUATING ACTIVITIES OF SEMICONDUCTORS.
- THE DESIGN / DEVELOPMENT OF SOFTWARE BASED ON CUSTOMER REQUIREMENTS.

ASSOCIATED ORGANIZATION :

- HEAD OFFICE FACTORY
2468-10 MISA, OITA-SHI, OITA, JAPAN
[THE DESIGN / DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF BURN-IN SYSTEM, BURN-IN BOARD, SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR ASSEMBLY AND TEST PROCESS].
[THE DESIGN / DEVELOPMENT OF SOFTWARE BASED ON CUSTOMER REQUIREMENTS].
- EBISUDOU FACTORY
2150 MISA, OITA-SHI, OITA, JAPAN
[THE DESIGN / DEVELOPMENT AND MANUFACTURE OF BURN-IN SYSTEM, BURN-IN BOARD, SYSTEM FOR SEMICONDUCTOR ASSEMBLY AND TEST PROCESS].
- SANO 2ND FACTORY
3-3-24 OITARYUTSUGYOMUDANCHI, OITA-SHI, OITA, JAPAN
- AOSAKI 1ST FACTORY
1-6-37 AOSAKI, OITA-SHI, OITA, JAPAN
[THE MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE UNIT (EX. COATER DEVELOPER, CLEANING MACHINE)].
- TEST HOUSE
2443-1 MISA, OITA-SHI, OITA, JAPAN
[TESTING AND EVALUATING ACTIVITIES OF SEMICONDUCTORS].

Registration Date : January 28, 2000
Last Renewal Date : March 5, 2025

Expiry Date : March 4, 2028

Feel free to contact JQA for the validity of this certificate.


HIROAKI ISHII
PRESIDENT

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

Member of



This Appendix is an integral part of the Certificate and should only be used in conjunction with the Certificate.

JQA

23.05 D7501204E